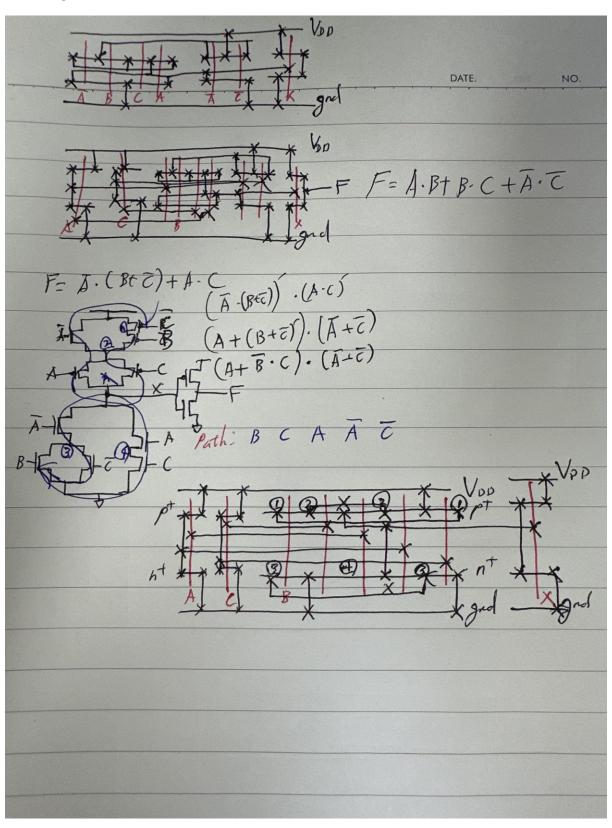
Stick Diagram 연습



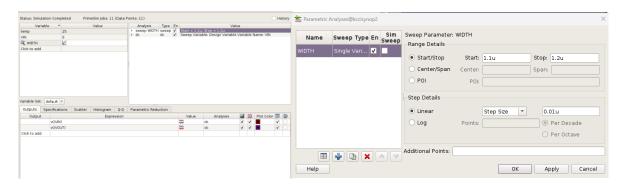
Nand 계열로 칩을 구성하는게 칩면적면에서 유리

이유: Nand로 구성했을 때 칩이 커질수록 PMOS의 w를 계속 줄일 수 있기 때문.

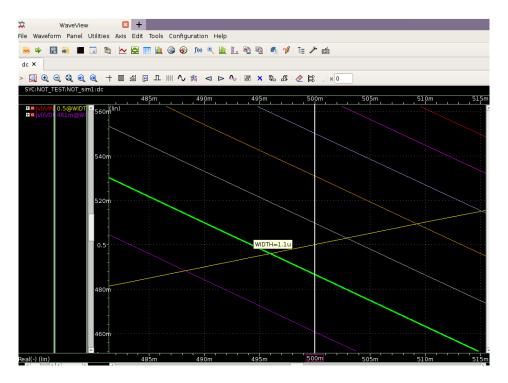
반면, NOR로 구성한다면 PMOS의 w가 계속 커지기 때문에 불리.

NOT GATE 시뮬레이션

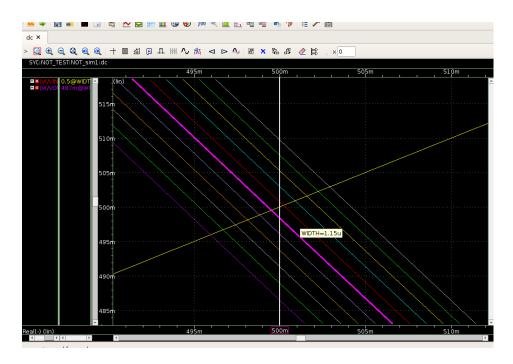
PMOS의 w값에 변화를 주면서 진행.



결과

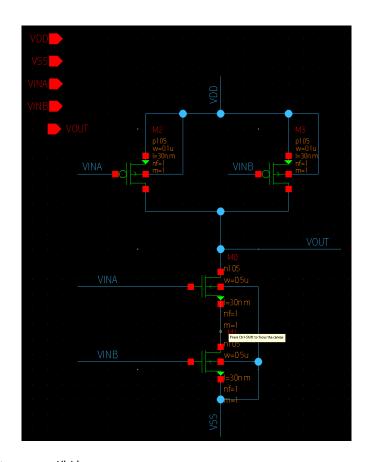


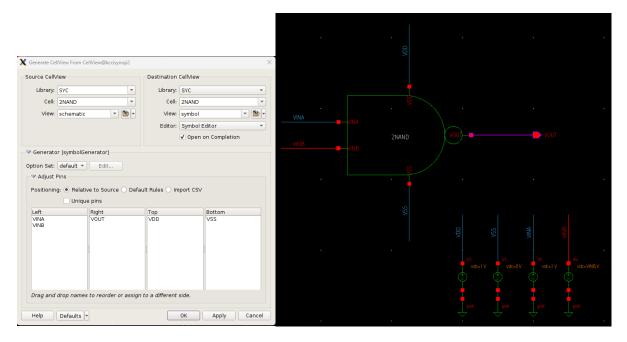
WIDTH: 1um~2um로 시뮬레이션 진행 => 0.5V와 가까운 width => 1.1um, 1.2um



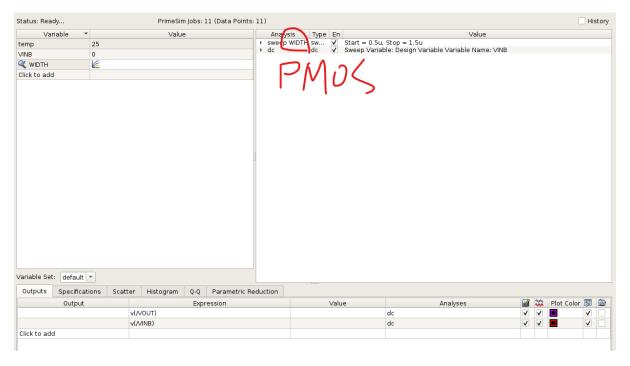
WIDTH: 1.1um~1.2um로 시뮬레이션 진행 => 0.5V와 가까운 width => 1.15um, 1.16um 사이

2NAND





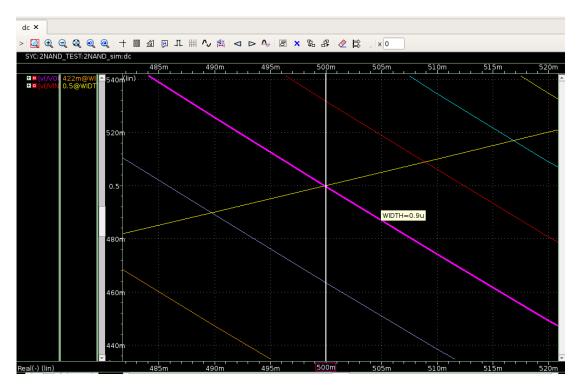
⇒ 2NAND symbol 생성 후, label로 input에 대한 source 연결 및 port로 output 선언



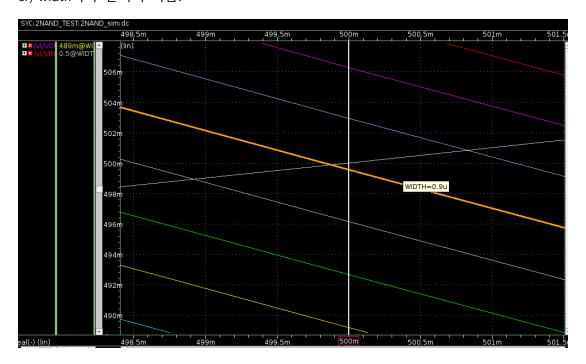
⇒ Simulation 환경

Simulation

확인해야할 사항: 0.5V 부근에서 PMOS의 WIDTH의 어떤 값이 가장 가까운가?



⇒ width (PMOS): 0.5um~1.5um, step size = 0.1um => 가장 근사한 width는 0.9um cf) width마다 간격이 다름.



⇒ width (PMOS): 0.8um~1.0um, step size = 0.01um => 가장 근사한 width는 0.9um

2NAND

